https://www.rri.kyoto-u.ac.jp/events/13828 2021.01.06 令和 2 年度 中性子イメージング専門研究会

機械学習を用いた エマルション検出器中の飛跡認識



吉田純也^{a,b}, Abdul Muneem^{a,c}, 梅本篤宏^d, 江川弘行^a, 笠置歩^{a,e}, 齋藤武彦^{a,f,g}, 齋藤奈美^a, 瀧雅人^h, 中川真菜美^a, 長縄直崇^d, 日野正裕ⁱ, 広田克也^d, 武藤直人^d

- ^a High Energy Nuclear Physics Laboratory, RIKEN
- ^b Department of Physics, Tohoku University
- ^c Ghulam Ishaq Khan Institute of Engineering Sciences and Technology, Pakistan
- ^d Department of Physics, Nagoya University
- ^e Graduate School of Engineering, Gifu University
- ^f GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research, Germany
- ^g School of Nuclear Science and Technology, Lanzhou University, China
- ^h Graduate School of Artificial Intelligence and Science, Rikkyo University
- ⁱ Institute for Integrated Radiation and Nuclear Science, Kyoto University

理研グループの開発: 微粒子エマルションNIT(Nano Imaging Tracker)の、 中性子イメージングに向けた飛跡検出



Input: 顕微鏡断層画像のセット

Output: 個々の飛跡の付け根の位置座標

当面の目標: (100μm)² あたり10⁴本の本数密度(統計誤差1%)での飛跡認識

KUR CN-3にて、画像処理開発に用いるサンプルを作成した。



飛跡本数密度と見え方の予想

 $[tracks / (100 \mu m)^2]$



目標とする飛跡密度

KUR CN-3での実験

2020年10月:照射時間と飛跡本数密度の対応を測定。 ~10² tracks, ~10³ tracks / (100μm)²のサンプルを作成。

2020年12月:1*10⁴ tracks / (100µm)²のサンプルを作成。

エマルション検出器



照射時間と飛跡本数



2020年10月の照射サンプルを 現像後に目視で実測:

照射時間	tracks / (100µm) ²
1000 sec	390 +- 16

10⁶ n/cm²/s @ 1MWを仮定 ¹⁰B膜の検出効率: 390 / (10⁶ n/cm²/s * 1000 s * 10⁻⁴cm²) ~= 0.4%

2020年12月の照射実験

照射時間	tracks / (100µm) ²
10000 sec	(3.90 +- 0.16) * 10 ³
25000 sec	(0.98 +- 0.04) * 10 ⁴
26250 sec	个 x 1.05

画像の比較

 $[tracks / (100 \mu m)^2]$



~4*10² tracks / (100µm)²

 $^{4*10^{3}}$ tracks / (100 μ m)²

機械学習による飛跡検出

[tracks / (100µm)²]



- 密集した飛跡の認識。
- 様々な画質、飛跡本数密度を包括する手法を目指す。

機械学習 (Mask R-CNN*) を用いた物体検出



https://github.com/matterport/Mask_RCNN

例)

歩行者データセット" Pennsylvania-Fudan dataset "



*) Region Based Convolutional Neural Networks



- ・画像中から目的の物体を検出
- ・カテゴリ分類のスコア
- ・混み合った部分からの検出
- ・原子核物理の実験に活用中 J. Yoshida et al., N.I.M-A, 989 (2021) 164930

教師データ

- 画像とマスクのペア
- 大量に必要(10⁴枚以上)

→シミュレーションを活用し、 入力画像-マスク対を大量に生成

ロードマップ

 Step1.
 機械学習を用いて飛跡検出が可能か?

 飛跡密度 < 10² tracks / (100µm)²

 シミュレーション画像で学習、実際の画像で認識

 Step 2.
 飛跡の根本検出は可能か?

 飛跡密度~10³ tracks / (100µm)²

 シミュレーション画像で学習、シミュレーション画像で認識

 Step 3.
 実際の高密度飛跡画像でどこまで検出可能か?

 飛跡密度 10³~10⁴ tracks / (100µm)²

 シミュレーション画像で学習、実際の画像で認識

Step 1: 原理実証

シミュレーション(教師画像)



目視結果と比較:検出効率 98.5%, ノイズ誤検出 2.4% シミュレーション+機械学習の原理を実証。→ Step2へ。

Step 2:高密度飛跡の根本認識のために

1. 根本の位置のみに丸印、マスクの面積を小さく。





2. 異なる深さの画像を色で区別。





RGBチャンネルに割り当てて合成

画像シミュレータの現状

Simulated image



Real image



二値化画像

Step 2: 飛跡の根本検出

シミュレーション画像(教師画像)



- 2*10³ tracks / (100µm)² 相当
- 画像1000組で学習
- 256 pixels * 256 pixels = (14.1μm)²

おおむねー致。 検出効率、S/N比の定量評価中。 Step2の開発を進行中。

13

シミュレーション画像(検証用)

まとめ

- 微粒子エマルション検出器の中性子イメージングへの応用
- 当面の目標:飛跡本数密度 10⁴ tracks / (100μm)² で飛跡認識
- KURでの照射実験で、~4*10²,~4*10³,~1*10⁴ tracks / (100μm)² のサンプルを作成した。
- 機械学習を用いた飛跡認識を開発中。
 教師画像はシミュレーションを活用。
 飛跡本数密度は数千tracks / (100μm)²までは適応可能か。

今後

- 10⁴ tracks / (100µm)² のサンプルの撮像 @ 名古屋大顕微鏡
- 画像シミュレータを改良し、実データでの飛跡認識に適応
- 飛跡認識率の飛跡密度依存性を評価